This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

		•		
			•	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		
	·			
,			•	

125

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-160052

(43) Date of publication of application: 20.06.1997

(51)Int.CI.

G02F 1/1339

G02F 1/133 G02F 1/1333

(21)Application number: 08-123638

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

17.05.1996

(72)Inventor: FUJIMORI KOICHI

SHINOMIYA TOKIHIKO

KANZAKI SHUICHI

ISHII YUTAKA

(30)Priority

Priority number: 07255183

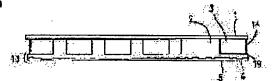
Priority date: 02.10.1995

Priority country: JP

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce a thin and light liquid crystal display element prevented from being easily cracked and having a multi-function at a low cost. SOLUTION: One substrate 19 is composed of plastic, a 1st rugged part 2 is formed on the display medium side surface of the substrate 19, a 2nd rugged part 4 is formed on the opposite side surface, and each rugged part is provided with optical or mechanical functions. For instance, functions such as a spacer, a multi-gap, the color reproducibility of a color filter, orientation control, and photomasking are applied to the 1st rugged part 2 and functions such as ruggedness for a reflector, a reflection preventing film, a touch key spacer, a division line, and an injection port are applied to the 2nd rugged part 4. The 1st and 2nd rugged parts 2, 4 can easily be formed by embossing work or the like and integrated with the substrate 19 and a polarizer also can be integrally formed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.01.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

. 0,000,011

[Kind of final disposal of application other than

(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.CL*

四公開特許公報(A)

PI

庁内整理番号

(11)特許出藏公開各号

特開平9-160052

技術表示的所

最終質に続く

(43)公開日 平成9年(1997)6月20日

G02F	1/1339	500	G 0 2 F	1/1339	500			
1	1/133	500		1/133	500			
1/1333		500		1/1333	80 0			
			容面前求	永韶求	商求項の数24	OL	(全 17	到
(21)出願番号		赤顔平3−123638	(71)出廢人	0000050	000005049			
			İ	シャー	7株式会社			
(22)出題日		成8年(1996) 5月17日 大阪府大阪市阿倍野区長池町2			2番22号			
			(72)発明者	藤森	\$		•	
(31)優先権主張番号 特徴平7-256183			大阪府	大阪市阿倍野区	独町 2	2番22号	>	
(32)優先日	3	平7 (1995)10月2日		ャープも	朱式会社内			
(33) 優先權主張		日本(JP)	(72) 発明者	四宮	₽ ;			
			, , , , , , ,		大阪市阿倍野区	基独町 2	2番22号	· シ
•		;			经过会社内			•
		•	(72) 発明者					
			172/74		- 大阪市阿倍斯区:	多油面2	2#225	· 5>
					宗武杂社内	1-W- 1-		•
			(74)徐珊 λ		山木参野			

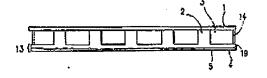
(54) 【発明の名称】 液晶表示素子およびその製造方法

每別紀号

(57)【要約】

【課題】 薄型、軽盘で割れにくく、多銭能を有する液 晶表示素子を低コストで作製する。

【解決手段】 一方の基板19がブラスチックからなり、表示媒体側表面に第1の凹凸2が形成され、反対側表面に第2の凹凸4が形成されて、各凹凸に光学的な機能性または機械的な機能性が与えられている。例えば、第1の凹凸にはスペーサー、マルチギャップ、カラーフィルターの色再現性、配向制御、ホトマスク等の機能が与えられ、第2の凹凸には反射板用の凹凸、反射防止膜、タッチキー用スペーサー、分断ライン、注入口等の機能が与えられる。この第1の凹凸はよび第2の凹凸は、エンボス加工等により容易に形成して基板と一体化することができ、さらに、個光子を一体形成することもできる。



【特許請求の範囲】

. 10% 7

【語求項1】 一対の基板間に少なくとも液晶を含む表示媒体が狭待された液晶表示素子において、

該一対の基板のうちの少なくとも一方がプラステック基板であり、該プラスチック基板自体の表示媒体側表面が第1の凹凸を有して形成され、更に光重合成樹脂からなる高分子壁が設けられた構成となっている液晶表示素子。

【請求項2】 前記第1の凹凸はスペーサ機能を有する 請求項1に記載の液晶表示素子。

【請求項3】 前記第1の四凸は対向するもう一方の基板と接着剤を介して接着されている請求項1または2に記載の液晶表示素子。

【請求項4】 前記第1の凹凸は、それぞれが非絶素部 にストライブ状に配置され、そのストライブ状の第1の 凹凸に対して交差する方向の非絵素部に前記光重合性樹 脳からなる高分子壁が複数配置されている請求項1~3 のいずれか一つに記載の液晶表示素子。

【請求項5】 前記一対の基板において、前記第1の凹凸が設けられた基板に対し前記表示媒体を挟んで対向す 20 る対向基板がガラスからなる請求項1~4のいずれか一つに記載の液晶表示案子。

【請求項6】 前記第1の凹凸及び前記高分子壁が延迟 される部分以外の基板上領域には液晶が延迟され、該液 最は90、以上270、以下のツイスト配向している請 求項1~5のいずれか一つに記載の液晶表示素子。

【詰求項7】 前記液晶が軸対核配向している詰求項8 に記載の液晶表示素子。

【韓求項8】 一対の基板間に少なくとも液晶を含む豪 示媒体が狭待され、少なくとも一方の基板がブラスチッ 30 ク基板であり、酸プラスチック基板自体の豪示媒体側豪 面が第1の凹凸を有して形成され、更に光量合性樹脂か ちなる高分子壁が設けられている液晶表示素子の製造方 法であって、

一方の基板に基板とつながった複数の第1の凹凸を形成 する工程と、

前記一対の基板を、該一方の基板とつながった接敷の第 1の凹凸を内側にして対向させる工程と、

該一対の基板の間際に液晶と光重合性樹脂と光重合性開始剤とを少なくとも含む表示材料を注入する工程と、 該表示材料に対し、光を照射して液晶と光重合成樹脂と を組分離させる工程とを含む液晶表示素子の製造方法。

【語求項9】 前記プラスチック基板の表示媒体側と反対側表面に第2の凹凸が設けられ、該第1の凹凸および第2の凹凸が一部の枠造部として機能する枠成となっている語求項1に記載の液晶表示案子。

【請求項10】 前記第1の創品および第2の創品は、 光学的に機能する構造部または機械的に機能する構造部 となっている請求項9に記載の液晶表示素子。

【請求項11】 前記第1の凹凸は、その凸部が前記一 50

対の基板間隙を調御するスペーサーとして機能し、前記第2の凹凸上に金属膜が形成され、該第2の凹凸と該金属膜とが反射板として機能する請求項9に記載の液晶表示素子。

【請求項12】 前記第1の凹凸は、高さが異なる複数の段の集合が規則的に帯状に繰り返され、高さが異なる複数の段が表示媒体をマルチギャップ化する構造部として機能し、前記第2の凹凸上に金属職が形成され、該第2の凹凸と該金展膜とが反射板として機能する請求項9に記載の後島表示素子。

【語求項13】 前記第1の凹凸の複数の段のうち、最 も高い段がスペーサーとして機能する記求項12に記載 の液晶表示素子。

【請求項14】 前記第1の凹凸は、絵素部に対応する 位置が他の部分より高くされ、絵素部に対応する部分が 波長400m以下の光を進光する遮光部として機能 し、前記第2の凹凸上に金属膜が形成され、該第2の凹凸と該金属膜とが反射板として機能する請求項9に記載

20 【請求項15】 前記第1の凹凸および第2の凹凸を有するプラスチック基板は、内部に偏光子を備える請求項9、11、12、13または14に記載の液晶表示素子。

の液晶表示素子。

【詰求項16】 前記表示媒体は、高分子壁と液晶領域 との複合膜からなり、該液晶領域が該高分子壁に囲まれ ている請求項9.11、12、13.14または15に 記載の液晶表示素子。

【請求項17】 前記高分子壁は、位組差を有している 請求項16に記載の液晶表示素子。

【請求項18】 一対の基級関に少なくとも液晶を含む 衰示媒体が狭持され、該一対の基板の内の少なくとも一 方がプラスチック基板である液晶衰示素子の製造方法で あって、

片面に第1の凹凸を有し、もう片面に第2の凹凸を有する数プラスチック基板を形成する工程と、

該一対の基板を対向させて、両基板間に表示媒体を形成する工程とを含む液晶表示素子の製造方法。

【請求項19】 前記プラスチック芸板の第1の凹凸はよび第2の凹凸を、エンボス加工により形成する語求項40 18に記載の液晶衰示素子の製造方法。

【請求項20】 前記プラスチック基板の第1の凹凸は よび第2の凹凸を同時に形成する請求項18または19 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【語求項21】 前記表示媒体の形成は、前記一対の基板間に少なくとも液晶と光硬化性制脂と光直合開始剤とを含む混合物を注入する工程と、該一対の基板外から該復合物に部分的に光を照射して液晶と光硬化性制脂とを相分離させる工程とを含む語求項18に記載の液晶表示素子の製造方法。

50 【 請求項22】 前記混合物に部分的に照射される光の

(3)

特闘平9-160052

退光手段に、請求項14に記載の退光部として機能する ものを用いる語求項21に記載の液晶表示素子の製造方

【請求項23】 前記第2の凹凸を素子周總部に設け、 大判から基板を分断する際の分断ラインとして用いる請 求項19または20に記載の液晶表示素子の製造方法。 【請求項24】 前記第2の凹凸を表示媒体側まで貫通 させて、表示媒体の注入口を形成する語文項19または 20 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【桑爾の詳細な説明】

[0001]

【発明の層する技術分野】本発明は、たとえば携帯用の 情報端末やパーソナルコンピューター等に好適に用いる ことができる液晶表示素子およびその製造方法に関し、 特に、少なくとも一方がプラスチック基板からなる液晶 表示素子およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】上述した波晶表示素子においては、現 在、波晶層を挟む基板としてガラス基板を用いた製品が 殆どである。ガラス基板を用いる理由は、価格的に安価 20 一般的に用いられている。また、スペーサーは散布する であること、製造中に用いる酸素等の気体や水分等の液 体に対する信頼性が非常に安定していることが挙げられ a. st. TFT (Thin Film Transi stor), MIM (Metal Insulator Meta!)等のアクティブ素子を基板上に形成する 場合にも十分な耐熱性も儲えており、また、基板表面の 平滑性に優れ墓板の大型化にも対応できるからである。 しかし、ガラス基板はそれ自体が重くて割れ易く、基板 を薄く加工した場合には平滑性に乏しくなるという問題 点を育している。

【0003】そこで、近年においては、軽くて割れず、 また、液晶表示索子の薄型化が容易に行えるプラスチャ ク墓板やフィルム基板が注目を集めている。これらの基 板は、現在、電卓等の小型の液晶表示素子に採用されて いるだけであるが、ガラス基板に比べて基板豪面の加工 が非常に容易であることが大きな特徴である。

【0004】また、最近では、液晶表示素子を構成する 部村を一体化して薄型化やコストダウンを図る技術が提 寒されている。 倒えば、特闘平5-264982号公報 には、エンボス加工法により基板面を凹凸にし、その凸 46 部をスペーサーとして利用する技術が開示されている。 また、特闘昭56-95217号公報には、基板の液晶 屋側表面をエッチングにより凹凸にして、同様にスペー サーとする技術が開示されている。これらの技術は、ス ペーサーと基板とを一体型で形成できるという利点を有 している。

【0005】更に、特闘平5-264982号公報にお いて、一方の墓板と一体化されたストライプ状の突起ス ペーサが配置され、この突起スペーサは対向する基板に 接着剤を介して接着されている耐筒製精造が提案されて 59 板の代替材料として用いることは非常に困難である。ま

いる。また、これと類似技術で特関平?-280?1号 公報において、我々は強誘電性液晶表示モードの耐管撃 対策として一方の基板上にレジストなどの光感旋性樹脂 から成るストライブ状の壁構造を提案している。

【0006】また、我々は特闘平7-301015号公 報において、高分子の壁で微細領域に絵葉を囲むように 区切った構造を提案している。

【0007】更には、特願昭58-219526号公報 には、偏光板と反射板とを一体化した垂板が関示されて 10 いる。また、特開平3-289622号公報には、基板 の表面に凹凸を形成し、その表面に金属膜を形成する技 術が開示されている。これらの技術は反射板と基板とを 一体型で形成できるという利点を有している。反射板を 形成する方法としては、表面を凹凸に荒してその上に金 属膜を形成する方法が一般的に用いられ、その荒し方と してはエッチング法、エンボス法、または熱だれ法等の 多彩な方法が用いられる。

【0008】このように、従来においては、反射板など はノリなどを使用して、所定の基板に後付けする方法が 方法が一般的に用いられていたが、最近では、プラスチ ック基板と一体型で形成できる技術が提案されている。 [0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述し た特開平5-264982号公報及び特開平7-280 7.1 与公報における突起物、およびストライプ状の壁枠 造は液晶セルをストライプ状の空間に区切る模造である ため、外部からの押圧に対して、液晶の移動がとのスト ライブ状空間の長手方向に起こるため、結果として、基 30 板が薄い場合やプラスチックフィルムのような場合にお いて、特に表示不良を起こしやすい。また、この押圧に よる波晶の流れを完全に遮断するために特関平7-30 1015号公報に絵葉を囲むような構造が提案されてい る。しかし、本構造物は監構造を形成する材料が液晶と 光重合性樹脂との相分離によって形成されるため、絵素 以外の部分、つまり非絵素部に高分子壁を配置させるた めには液晶と光重合性樹脂の比率を、絵素部の面積:非 絵素部の面積として複合したものを用いる必要がある。 例えば、帯状透明電極で構成される絵素部が80%、非 **絵索部が20%である場合。液晶畳を80%、光重合性** 勧脂量を20%の割合で混合する必要がある。しかしな がら、液晶中に光重合性樹脂をこの割合で混合した場 合、液晶と光重合性樹脂が液晶注入前または注入中にお いて分離を起こす場合がある。これは液晶材料の分子機 造と光重合性樹脂の分子構造の違いから起こるもので、 液晶セル内で均一な相分離を発生させるには重要な課題 となっていた。

【りり10】また、プラステック基板は、ガラス基板に 比べて原価コストが数倍高く、現在のところ、ガラス基

Dominion No Dotation : A Province

(4)

特闘平9-160052

た。代替するには基板コストを下げることが必要である 一方、液晶衰示索子全体のコストを下げ、あるいは液晶 表示弟子を作製するプロセスを短縮することが必要であ 5.

【りり11】本発明は、とのような従来技術の課題を解 決すべくなされたものであり、外部からの押圧に対し て、液晶の移動が少なく、耐衡整性に優れた液晶表示装 置。およびそれを簡易で確実に形成する液晶表示装置の 製造方法を提供することを目的とする。また、他の目的 は、薄型および軽置で割れにくいプラスチック基板を用 いて、多機能を有し、しかも低コストで作製できる液晶 表示装置およびその製造方法を提供することである。 [0012]

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示素子 は、一対の基板間に少なくとも液晶を含む衰示媒体が狭 持された液晶表示素子において、該一対の基板のうちの 少なくとも一方がプラスチック基板であり、該プラスチ ック墓板自体の表示媒体側表面が第1の凹凸を有して形 成され、更に光重合成樹脂からなる高分子壁が設けられ た構成となっており、そのことにより上記目的は連成さ 20 ns.

【0013】本発明の液晶表示素子において、前記第1 の凹凸はスペーサ機能を有する構成とすることができ

【1)014】本発明の液晶表示素子において、前記第1 の凹凸は対向するもう一方の基板と接着剤を介して接着 されている僣成とすることができる。

【0015】本発明の液晶表示素子において、前記第1 の凹凸は、それぞれが非絵素部にストライプ状に配置さ れ、そのストライプ状の第1の凹凸に対して交差する方 向の非絵素部に前記光宣合性樹脂からなる高分子壁が復 数配置されている構成とすることができる。

【0016】本発明の液晶表示素子において、前記一対 の墓板において、前記第1の凹凸が設けられた墓板に対 し前記表示媒体を挟んで対向する対向基板がガラスから なる構成とすることができる。

【0017】本発明の液晶表示案子において、前記算1 の凹凸及び前記高分子壁が配置される部分以外の基板上 領域には液晶が配置され、酸液晶は90、以上270、 以下のツイスト配向している構成とすることができる。 【0018】本発明の液晶表示素子において、前記液晶 が軸対称配向している構成とすることができる。

【0019】本発明の液晶表示素子の製造方法は、一対 の苗板間に少なくとも液晶を含む表示媒体が狭持され、 少なくとも一方の基板がブラスチック基板であり、該ブ ラスチック基板自体の表示媒体側表面が第1の凹凸を有 して形成され、更に光重合性樹脂からなる高分子壁が設 . けられている液晶表示素子の製造方法であって、一方の 基板に基板とつながった複数の第1の凹凸を形成する工 程と、前記一句の基板を、設一方の基板とつながった複 50 ック基板を形成する工程と、該一対の基板を対向させ

数の第1の凹凸を内側にして対向させる工程と、該一対 の苗板の間隙に液晶と光重合性樹脂と光直合性開始剤と を少なくとも含む表示材料を注入する工程と、該表示材 料に対し、光を照射して液晶と光重合成制脂とを相分離 させる工程とを含み、そのことにより上記目的が達成さ れる.

【0020】本発明の液晶表示素子は、前記プラスチッ ク基板の表示媒体側と反対側表面に第2の凹凸が設けら て機能する模成とされ、そのことにより上記目的が達成

【0021】本発明の液晶表示素子において、前記第1 の凹凸および第2の凹凸は、光学的に機能する構造部ま たは機械的に機能する構造部となっている機成とするこ とができる。

【10022】本発明の液晶表示案子において、前記第1 の凹凸は、その凸部が剪記一対の基板間隙を制御するス ベーサーとして機能し、前記第2の凹凸上に金属購が形 成され、該第2の凹凸と該金層膜とが反射板として機能 する構成とすることができる。

【0023】本発明の液晶表示案子において、前記第1 の凹凸は、高さが異なる複数の段の集合が規則的に帯状 に繰り返され、高さが異なる複数の段が表示媒体をマル チギャップ化する樽造部として銭能し、前記第2の凹凸 上に金扂膜が形成され、該第2の凹凸と該金屠驥とが反 射板として機能する枠成とすることができる。

【0024】本発明の液晶表示素子において、前記第1 の凹凸の複数の段のうち、最も高い段がスペーサーとし て機能する模成とすることができる。

【0025】本発明の液晶表示素子において、前記算1 の凹凸は、絵楽部に対応する位置が他の部分より高くさ れ、絵章部に対応する部分が液長400ヵm以下の光を 進光する進光部として機能し、前記第2の凹凸上に金属 膜が形成され、該第2の凹凸と該金属膜とが反射板とし て機能する構成とすることができる。

【0026】本発明の液晶表示素子において、前記第1 の凹凸および第2の凹凸を有するプラスチック基板は、 内部に偏光子を備える構成とすることができる。

【0027】本発明の液晶表示素子において、前記表示 媒体は、高分子壁と液晶領域との複合膜からなり、該液 晶領域が該高分子壁に囲まれている構成とすることがで

【りり28】本発明の液晶表示素子において、前記高分 子壁は、位相差を有している構成とすることができる。 【0029】本発明の液晶表示素子の製造方法は、一対 の華飯間に少なくとも液晶を含む表示媒体が狭持され、 該一対の基板の内の少なくとも一方がプラスチック基板 である液晶表示素子の製造方法であって、片面に第1の 凹凸を有し、もう片面に第2の凹凸を有する数プラスチ

ONT No Rotation

(5)

特関平9-160052

て、西基板間に表示複体を形成する工程とを含み、その ことにより上記目的が達成される。

【0030】本発明の液晶表示素子の製造方法におい て、前記プラステック基板の第1の凹凸および第2の凹 凸を、エンボス加工により形成するようにしてもよい。 【0031】本発明の液晶表示素子の製造方法におい て、前記プラステック基板の第1の凹凸および第2の凹 凸を同時に形成するようにしてもよい。

【①032】本発明の液晶表示素子の製造方法におい とも液晶と光硬化性樹脂と光重合開始剤とを含む混合物 を注入する工程と、該一対の基板外から該混合物に部分 的に光を照射して液晶と光硬化性樹脂とを相分解させる 工程とを含むようにしてもよい。

【①①33】本発明の液晶表示素子の製造方法におい て、前記複合物に部分的に照射される光の進光手段に、 前記進光部として機能するものを用いるようにしてもよ

【0034】本発明の液晶表示素子の製造方法におい て、前記第2の凹凸を素子周端部に設け、大利から基板 20 る。 を分断する際の分断ラインとして用いるようにしてもよ

【0035】本発明の液晶表示素子の製造方法におい て、前記第2の凹凸を表示媒体側まで普通させて、表示 媒体の注入口を形成するようにしてもよい。

【0036】以下に、本発明の作用について説明する。 【0037】本発明によると、基板とつながった複数の 第1の凹凸が非絵景部に配置され、との第1の凹凸がス ペーサとなることで絵案部にスペーサを歓在しなくな る。また基板とつながった第1の凹凸はその製造法上、 基板からはがれることはない。また、その製造は従来の ようなホトリソグラフィ技術を用いる必要はない。ま た。基板とつながった複数の第1の凹凸と、液晶と光量 合性樹脂との相分離によって形成される高分子壁とによ って徽細領域に絵案を聞むように区切った構造を形成す ることができる。また、液晶中に含まれる光量合性樹脂 および光重合開始剤の畳を少なくすることができる。ま た。デューティー駆動を行う単純マトリクスにおいてス トライプ状!TO電極をホトマスクとして光の強弱をつ けて寒光する場合、片側からの露光を行うだけでよい。 【0038】また、本発明にあっては、液晶表示素子を 構成する基板のうちの少なくとも一方にプラステック基 板を用い、そのプラスチック基板の表示媒体側表面に第 1の凹凸を設け、表示媒体側と反対側表面に第2の凹凸 を設けており、第1の凹凸および第2の凹凸が液晶表示 完子の一部の構造部として機能する構成とされている。 これらの第1の凹凸および第2の凹凸には、光学的な機 能性または機械的な機能性を与えることができる。

【0039】光学的な微能性とは、例えば、反射板、反

クとしての設能や、カラーフィルターの色再現性(階語 表示)等の機能である。機械的な級能性とは、例えば、 スペーサー、タッチキー用スペーサー、マルチギャコ ブ、配向制御、または大判の基板素材から複数基板の多 面取りの際の分断ライン、または液晶注入口等としての 機能である。

【0040】例えば、第1の凹凸にはスペーサー、マル チギャップ、カラーフィルターの色再現性(階調表 示) 配向制御 またはホトマスク等としての機能を与 て、前記表示媒体の形成は、前記一句の基板間に少なく 10 えることができ、第2の凹凸には反射板用の凹凸、反射 防止躁、タッチキー用スペーサー、分断ライン。または 注入口等としての観能を与えることができる。また、反 射板用の凹凸を形成し、その上に金属膜を配置した場 台、その金属膜により外部からの水分、酸素など液晶の 劣化に影響を与える物質の侵入を防ぐことができる。こ のような第1の四凸および第2の凹凸は、エンボス加工 により、また両面同時に形成することができる。また、 このとき、第1の凹凸および第2の凹凸を有するプラス チック基板の内部に偏光子を一体形成することもでき

> 【①041】また、一対の墓板間に少なくとも液晶と光 硬化性制脂と光重合関始剤とを含む混合物を注入し、基 板外から選光層を介して光を照射して液晶と光硬化性樹 脂とを相分離させると、液晶領域が進光層と対応する位 置に、高分子壁に囲まれた状態で表示媒体が得られる。 この高分子壁と凹凸とにより、経案の周囲を囲むような 荷衡整性に優れたスペーサーが得られる。第1の凹凸と して絵孟部に対応する位置が他の部分より高いものを形 成すると、その高い部分を進光層として用いることがで きる。また、偏光子側から光を照射すると高分子壁が、 位祖差を有するように形成される。

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て、図面を参照しながら説明する。尚、説明の簡単のた め、以下の図において同一の機能を有する部分には同一 の番号を付している。

【1) 0.4.3】本発明の液晶表示素子は、図1(b)に示 すプラスチック墓板19を用いる。このプラステック基 板19は第1の四凸2と第2の凹凸4とを有し、表示媒 体側に第1の凹凸2を、表示媒体側と反対側に第2の凹 凸4を位置させて液晶表示素子として組み立てられ、第 1の凹凸2および第2の凹凸4は各々に光学的な機能性 や機械的な機能性を与えられている。

【10044】(凹凸の形成方法) プラスチック基板19 の両面に凹凸を形成する方法としては、エンボス法等を 用いることができる。

【① 0.4.5】エンボス法は、予めガラス等を用いて形成 した2つの型(以下、ガラス板という)の間に、変形可 能な加工物を挟み込み、外部から光や熱等のエネルギー 財防止膜、または所定の波長域の光を進設するホトマス 50 を与えて型通りに加工する方法である。この方法によれ

nonterior

(6)

特開平9-160052

は、第1の凹凸2および第2の凹凸4を同時に形成して 観飽性を与えることができる。

【0046】まず、図1(a)に示すように、予め凹凸 の型を有するガラス板6.6に光硬化性樹脂18または 熱硬化性樹脂 18、例えば架橋アクリル樹脂を挟み込ん で所定の厚みに圧縮する。また、凹凸に紫外光吸収効果 を持たせてホトマスクとして利用する場合には、例えば アントラキノン等の熱外光吸収物質を樹脂 18に混合す る。このときの樹脂!8の厚みは0. 1mm以上1mm 以下であるのが好ましく、さらに好ましくは0.3mm 10 以上O. 6mm以下である。

【0047】その後、図1(b)に示すように、光硬化 **性樹脂を用いた場合には光17を、熱硬化性樹脂を用い** た場合には終17を加えて、樹脂18を変形・固定し、 所定の形状に表面を加工して第1の凹凸2および第2の 凹凸4を有する基板19を形成する。また、この基板1 9を個光板一体型にする場合には、個光子を挟み込むよ うに個光子の両側に硬化性樹脂を封入することにより作 製することができる。このときの基板のサイズは、通常 イズも可能であり、基板19の厚みが0.5mm以下で あれば、ロールツーロール法も利用できる。

【0048】(凹凸の大きさ、形状) 第1の凹凸2をス ペーサーとして利用する場合には、高さはセルギャップ により任意に決定され、例えばSSFLCモードでは 1. 2 mm~2 mm, STN &- FT 035 mm~6 mm であり、特に限定されない。凹凸の形状は、目的とする 鐵能により具なる。例えば、図2に示すように、電極の 非形成部にスペーサーの機能を持たせた台状の突起物2 を形成する場合には、その突起物2の帽は電極の非形成 30 部の幅にほぼ相当し、例えば10μm~20μmであ る。また、帯状、柱状、貝柱状、点状等、穏々の形状を 選択して形成することもできる。

【0049】また、基板の厚い部分、即ち、凹凸の高い 部分に紫外光吸収効果を持たせてホトマスクとして用い る場合には、基板の厚みはO. lmm以上lmm以下で あるのが好ましく、さらに好ましくはり、3 mm以上 0. 6mm以下である。 基板の薄い部分は厚い部分に比 べて10%~70%であるのが好ましく、さらに好まし くは30%~60%である。この時、絵葉部がそれ以外 の部分よりも高い凹凸2を形成してホトマスクとする と、後述する高分子壁を絵索の国際を囲むように形成す ることができる。

【りり50】さらに、第1の凹凸2を段状に形成する場 台、スペーサー機能を有する段と、それよりも低い1段 以上の段とを繰り返し形成してマルチギャップとするこ ともできる。このマルチギャップは、階調衰示のために 用いたり、またはカラーフィルターの各色に対応させて 用いることにより、カラーフィルターの厚みを変えるこ となく色再現性に優れたカラー表示を行うことができ

る. 【0051】第1の凹凸2に配向制御性を与える方式に は2つの方式があり、1つは基板にそれ自体配向副領が 可能な凹凸を形成し、配向膜とする方式である。もう一 方は、基板表面に凹凸を設けておくと、その凹凸を受け て配向膜にも凹凸が形成され、このとき、主として液晶 材料と高分子樹脂との混合物を衰示媒体として苗板間に 注入すると共に光照射または熱付与を行うことにより上 記凹凸の凸部を対称軸とした、配向方向が2方向以上の 液晶領域を形成する方式である。

【0052】第2の凹凸4を反射板に利用する場合に は、平均的な高さが0. 1 μm~0. 6 μm、好ましく は0.3~0.5 µ mあればよい。また、ビッテは平均 5μm~25μmであればよい。エンポス加工で形成す る場合、凹凸の大きさは元の型で決まるが、ガラス板の 型は、例えばブッ酸等の溶液でガラス板の裏面を変形さ せて用いればよい。また、第2の凹凸4の裏面には、図 2に示すように、蒸着法やスパッタリング法によりアル ミニウム、銀、クロム等の高い反射率を有する金属膜5 のガラス基板サイズ、例えば360mm×460mmサ 20 を形成し、必要に応じてブラックマスク (図示せず)等 を形成する。金属膜5の形成は、表示媒体が後述する液 最付斜のみである場合には基板を貼り合わせる前に行っ てもよいが、液晶と高分子との復合膜である場合には高 分子壁を形成後に形成する。

> 【りり53】また、第2の凹凸4には、図3に示すよう なアンチグレア機能を持たせたり、図4に示すようなタ ッチキー用スペーサーとして用い得る形状とすることが できる。さらに、図5に示すような大判の基板素材から 複数蓄板の多面取り時の分断ラインや、図8に示すよう な液晶等をセル内に入れるための注入口の形成に利用す ることができる。尚、これらの図3~6では、第1の凹 凸2 および対向墓板 1 は省略して記載している。

> 【10054】 (液晶セルの形成) プラスチック基板19 の第1の凹凸2側には、必要に応じて透明電極。電気絶 緑膜、または配向膜等をこの順に形成する。また、他方 の基板1にも、必要に応じて透明電極、電気絶緯號、ま たは配向膜等をとの順に形成する。

【0055】とれら一対の墓板1、19は、必要に応じ てスペーサーを介して貼り合わされる。このとき、第1 の凹凸2がスペーサー級能を有する場合には、スペーサ 一棵能を有する段は能力の基板!に密着した状態になっ ているのが好ましい。この際、スペーサ機能を有する段 の上部に接着剤を塗布して、他方の蟇板に貼り合わせた 方が良い。また、第1の凹凸2がスペーサー機能を有し ていない場合には、粒状または棒状のスペーサーを別途 散布する必要がある。

【0056】 (表示媒体の形成) 貼り合わせられた一対 の甚級聞陰には、表示媒体を形成する。表示媒体として は、液晶単体、または液晶と高分子との複合膜とを形成 50 する。

1993

11

【0057】前者の場合には、例えば、ネマティック液晶、コレステリック液晶、強調等性液晶、ゲストーホスト液晶等を基板間隙に注入する。

【0058】後者の場合には、液晶と光硬化性樹脂と光 宣合開始剤とを少なくとも含む均一な混合物を注入する。液晶としては、上述のものを用いることができる。光硬化性樹脂としては、一般的な草官能基や多官能基を有するアクリル系モノマーやオリゴマー等を幅広く用いることができるが、液晶と混合させるため、液晶分子の骨骼に似た棒状の分子棒道を有するものが好ましい。また、液晶性の高分子材料を用いてもよい。さらに、光硬化性樹脂により高分子整を形成してスペーサーとして用いるため、ある程度の耐圧性が要求され、信頼性においても高温保存等が要求されるので、ガラス転移点丁度が高い村材が好ましい。光重合関始剤としては、熱外光領域に吸収波長を有しラジカルを発生させるものであればよい。

【0059】または、液晶と熱硬化性樹脂と熱重合関始剤とを少なくとも含む均一混合物を注入してもよい。液晶としては上述のものを用いることができる。熱硬化性樹脂としては、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂またはポリイミド系樹脂など、たとえば脂肪疾系エポキン樹脂としてのデナコールEX-314(ナガセ化成工業社製)を用いることができ、熱量合開給村としては硬化促造剤、エポミックQ-610(三并石油化製)などを用いることができる。

【0060】これらは、真空注入などのいずれも公知の 方法で基複聞陰に注入することができる。

【0061】液晶と光硬化性樹脂と光重合開始剤とを含む混合物を注入する場合。注入後に混合物に光を照射する。例えば、高圧水銀ランプ下、5mW/cm²~10mW/cm²、好ましくは6mW/cm²~8mW/cm²の照度で2分~6分、好ましくは3分~5分類外光を照射する。このとき、選択的な光強度強弱を付けつつ混合物26に照射を行うが。図7に示すように基板1の外側に配置したホトマスク22を介する場合、また。図8に示すように基板1に設けられた1T〇等の透明電極25や、図9に示す紫外光吸収層(退光層)24を介する場合等が挙げられる。特に、「T〇電極25をホトマスクとする場合には、低温スパッケリング法で形成すると40紫外光透過率が低下するので、好ましい。尚、図7および図8においては、基板19に形成された凹凸2および4を省略して示している。

【0062】また、図9に示すように、基板19側から 光を照射する場合には、第1の凹凸2の厚い部分、つまり前配紫外光吸収層24に繋外光を吸収または連光させ てホトマスクとして用いることができる。このとき、ホトマスク22や第1の凹凸2の厚い部分である繋外光吸 収層24を総素に対応する位置に形成すると、総素領域 に液晶3を形成し、それを囲むように高分子整7を形成 50

することができる(図10参照)。また、透明導電膜からなる絵意電優をホトマスクとして用いても、経路領域 を囲むように高分子壁7を形成することができる。

[0063] 光照射の線には、基板間に狭持されている 泉示媒体が等方性液晶状態を示す過度まで加温しておく のが好ましい。また、光照射後は、基板および表示媒体 は室温またはそれ以下の温度まで徐冷するのが好まし い。その後、必要に応じて、樹脂を硬化させるためにさ 为に繋外光を照射する。とのようにして液晶と樹脂とを 相分能させることにより、図10に示すような高分子壁 7に囲まれた液晶鎖域3が形成される。

【0064】また、光照射の際に、個光子が形成されている蓄板側から照射すると、偏光子の光吸収離方向に繁外光が偏光されるので、その偏光方向に沿って重合される樹脂の分子の軸が揃う。このため、高分子壁7の位相差を一軸性にすることができる。

> 【0066】とのようにして得られる高分子塾?と基板 上に形成した第1の凹凸2とを組み合わせて、これちに スペーサー機能を与えることにより、セルギャップが変 化しない、より強固なセルを作製することができる。ま た。基板上の凹凸2と高分子壁7とにより、1つの絵素 の周囲を囲む構造とすることができ、絵葉領域にスペー サーを無くしてコントラストを高くすることができる。 さらに、一輪性の位相差を有する高分子整7を形成する ことにより、光の利用効率を向上させることができる。 【りり67】(表示モード、駆動方法)表示モードとし ては、 ウイステッドネマティック型。 スーパーツイステ ッドネマティック型、ECB (Electrical) y Controlled Birefringenc e) 型等を利用することができる。また、強誘電性液晶 を用いた液晶表示素子 (SSFLC) を利用できる。ま た 駆動法についても、デューティ駆動、アクティブ駆 動のいずれを用いてもよい。

> 【りり68】(芸板) 基板としては、少なくとも凹凸を 形成する一方の芸板がプラスチックであればよい。他方 の芸板は、プラスチック芸板以外にガラス基板。金属基 板等であってもよく、また、アクティブ案子等が形成さ れた芸板を用いてもよい。凹凸が形成されたプラスチッ ク芸板は、反射機能を有しない場合には液晶表示素子の 光入射側の基板として用いてもよい。

【0069】(第1の凹凸の凸部と対向基板の関係)第 1の凹凸の凸部がスペーサ機能を有する場合、凸部の最高点面上に接着剤を塗布して、対向基板と貼り合わせた ときに対向基板を物理的または化学的に密着していても よい。

...

....

3/17/2004

(8)

特闘平9-160052

14

【①①70】以下、本発明の実施形態について具体的に 説明する。尚、本発明は以下の実施形態によって限定さ れるものではない。

【0071】 (実施形態1)図2は、本実施形態1の液 晶表示案子を示す断面図である。

【0072】この液晶表示素子は、透明電極、電気絶縁 膜、および配向膜(図示せず)が形成された基板1、1 9がシールにより貼り合わせられ、間に表示媒体である 液晶3が狭持されている。一方の基板19はプラスチッ クからなり、表示媒体3側表面に第1の凹凸2が形成さ れてスペーサーとなっている。また、 泉示媒体3と反対 例表面には第2の凹凸4が形成され、その上に金属膜5 が形成されて反射板13となっている。上記第2の凹凸 4は、反射板13の一部として機能し、光反射の際の光 干渉を抑制するものである。

【0073】との液晶表示素子の製造工程は、以下のよ うにして行った。

【0074】まず、エンボス加工法により第1の凹凸2 および第2の凹凸2を有するプラスチック基板19を形 成する。予め、図1に示すように型形成された一対のガ 20 ラス板6、6の間に、アクリル系光硬化性樹脂を独特し て、樹脂18の厚みが例えばり、4mmになるように両 ガラス板6、6を加圧する。その状態でガラス板の外側 から繋外光17を解射して樹脂を硬化させる。 これによ り、図11に示すように、一方の面には光学的な機能性 を有する反射板用の第2の凹凸4が、 何えば平均高さ O. 5 um、平均ビッチ5 umで形成される。また、他 方の面には機械的な機能性を有するスペーサー用の第1 の凹凸2が、例えば高さ5μm、幅15μmの帯状にな った台状の壁(凸部)として間隔200μ血で形成され 30 5.

【0075】さらに、反射板用凹凸4の衰面には、アル ミニウム、銀等の金属膜5を蒸音法等の公知の方法で形 成する。この実施形態ではアルミニウムを2000オン グストロームの単みで形成して反射板13とした。

【0078】次に、この甚板19の合状の壁2の間(凹 部)と、他方の基板1の表面とに、ITO膜やNESA 膜等からなる透明電極を公知の方法で形成する。この実 施形線ではITO電攝(図示せず)を公知の方法で形成 した。さらに、この電極が形成された表面にSi〇。等 からなる電気絶縁贖〈図示せず〉とポリイミド等からな る配向膜(図示せず)とをこの順に形成し、配向膜をナ イロン布等でラビング処理する。

【0077】その後、これら2つの基板1、19を属極 面が対向するように貼り合わせ、基板間瞭に液晶3を注 入する。この実施形態では、ゲストホスト液晶を公知の 方法で往入して、図2に示すような反射型液晶表示案子 を作製した。

【0078】とのようにして得られた反射型液晶表示素 子は、反射板13が基板19と一体型で形成されている 50 子11が一体化されたプラスチック基板19を形成す

ので、かなり薄型にすることができた。また、基板間に 帯状になった台状の壁2が形成されており、この壁2が スペーサーとして機能するので、薄型のプラスチック基 板でありながら外部から押さえてもブヨブヨせず、外圧 に対するセル厚の変化を少なくすることができる。散布 するよりも制御性よくスペーサーを配置できるので、そ のスペーサーを絵素以外の部分に位置させて、スペーサ ーによる光の散乱の発生を抑制でき、表示状態(コント ラスト)の向上を図れる。さらに、台状の駐2を絵案部 以外に形成することができるので、絵素部にスペーサー が存在せず、コントラストを向上させることができた。 これらの多級能をエンボス加工により一度に加工するこ とができるので、プロセスの大幅な簡略化を図ることが できた。

【0079】(実施形態2) 本真施形態2では、図12 に示すような。一方の基板19内部に偏光子11が設け ちれた個光子一体型の液晶表示案子を作製した。

【0080】まず、エンボス加工法により第1の凹凸 2. 第2の凹凸4を有し、偏光子11が一体化されたプ ラスチック基板19を形成する。予め、図1に示すよう に型形成された一対のガラス板6、8の間に、ヨウ素系 材料からなる個光子11を捺み込むようにアクリル派光 硬化性樹脂を決持して、樹脂18の厚みが0.5mmに なるように両ガラス板8、6を加圧する。その状態でガ ラス板の外側から紫外光17を照射して樹脂を硬化させ る。これにより一方の面には光学的な機能性を有する反 射板用の第2の凹凸4が形成される。また、他方の面に は機械的な機能性を有するスペーサー用の第1の凹凸2 が帯状になった台状の壁として形成されて、偏光子一体 型の基板19が得られる。

【9981】その後、実施形態1と同様にして図12に 示すような反射型液晶表示素子を作製した。

【0082】とのようにして得られた反射型液晶表示素 子は、基板19内に偏光子11が組み込まれて反射板お よび偏光板一体型となっているので、さらに装置の薄型 化を図ることができた。また、偏光板の形成もエンボス 加工により同時に行われるので、さらにプロセスの簡略 化を図ることができた。 傷光板を2枚必要とする表示モ ード、例えばTNやSTNモードに用いる場合、図13 に示すように他方の基板 1 側に偏光板 1 2 を形成するこ とができ、または他方の華飯1もプラスチック華飯とし て個光子11を組み込んでもよく、利用できる範囲は広

【0083】(実施形態3) 本実施形態3では、図10 に示すような、液晶領域3か高分子整7に囲まれた表示 媒体を有する液晶衰示素子を作製した。 尚、この図10 においては、対向側基板 1 を省略して示している。

【0084】まず、実施形態2と同様に、エンボス加工 法により第1の凹凸2および第2の凹凸4を有し、偏光

A CTANTAND OZOGNATION DOTATION NO Rotation

(9)

特闘平9-160052

16

る。予め、図1に示すように型形成された一対のガラス 板6.6の間に、偏光子11を挟み込むように終外光硬 化性樹脂を狭持して、樹脂18の厚みが例えばり、4m 近になるように両ガラス仮6、6を加圧する。その状態 でガラス板の外側から紫外光17を照射して翻路を硬化 させる。これにより、図10に示すように、一方の面に は光学的な機能性を有する反射板用の第2の凹凸4が、 例えば平均高さり、5 μ m、平均ビッチ5 μ mで形成さ れる。また、他方の面には概認的な機能性を有するスペ ーサー用の第1の凹凸2が、例えば高さ5 μ四、幅15 μmの帯状になった台状の壁 (凸部) として間隔200 #mで形成されて、偏光子一体型の基板19が得られ

【① 085】その後、実施形態1と同様にして透明電極 (図示せず)、電気絶縁膜(図示せず)、配向膜(図示 せず)をこの頭に形成し、ラビング処理を行って、両基 板を電極面が好向するように貼り合わせる。

【0086】次に、両基板の間瞭に液晶と光硬化性樹脂 と光重合開始剤とを少なくとも含む均一混合物を公知の 用液晶を用い 光硬化性樹脂としてアクリル系樹脂を用 い、光重合闘始朝としてはIrgacure651(チ バガイギー社製)を用いた。

【0087】との混合物に対して、選択的に光強度の強 **期を有する紫外光を照射することにより、液晶と光硬化** 性樹脂とを相分能して、図10に示すような光硬化性樹 脂からなる高分子壁でを形成する。光強度の強弱を選択 的に形成する方法としては、例えば図?に示すようにホ トマスク22を介して紫外光を照射する方法や、図8に 示すように紫外線を吸収しやすい!T〇電極25をホト 30 マスクとする方法を用いることができる。

【0088】さらに、反射板用凹凸4の表面には、アル ミニウム5を蒸着法により2000オングストロームの 厚みで形成して反射板13とした。

【0089】とのようにして作製したセルの対向基板側 に偏光板12を貼り付けて、図10に示すような反射型 ネマチック液晶表示案子を作製した。

【0090】とのようにして得られた反射型液晶表示素 子は、図10に示すように、台状の壁2および高分子壁 7によって液晶領域3を細かく区切るような構造になっ ており、外部から押さえてもブラブヨゼず、実施形態! よりも耐色撃性に優れた強固なセルにすることができ た。また、反射板13と偏光子11とが基板19と一体 型で形成されているので、個光板を使用する表示モード においても意型にすることができた。さらに、台状の壁 2 および高分子壁7を絵素部以外に形成することができ るので、絵葉部にスペーサーが存在せず、コントラスト が向上する。との液晶衰示素子の上に入出力用タッチキ ーを設置することにより、薄型ペン入力型液晶表示装置 を作製することもできる。

【0091】(寅施彫藤4) 本真施形態4では、液晶領 域3が高分子壁?に囲まれた表示媒体において、位相差 を育する高分子鼠を形成した。

【9092】実施形態3と同様にして作製した液晶セル に、液晶と光硬化性樹脂と光重合開始剤とを少なくとも 含む均一混合物を公知の方法で注入する。この混合物に 対して、偏光板が形成されている基板側から紫外光を照 財して表示媒体を形成する。その役、実施形態3と同様 にして偏光板および反射板一体型液晶表示案子を作製し 10 k.

【0093】との液晶衰示素子は、光照射時に開光子の 光吸収益方向に繁外光が偏光されるので、その偏光方向 に沿って宣合される樹脂の分子軸が描い、光硬化性樹脂 から形成される高分子壁?が一端性の位相度を有してい た。偏光板を介さないで光照射した場合には、形成され る高分子盤7は光学的に等方性であるので光の利用効率 が低い。しかし、一軸性に揃った高分子壁7を形成した 場合には、偏光板の軸角度を制御し、位相差板を利用す ることにより、高分子部での光の利用効率を上げること 方法で注入する。この実施形態では、液晶としてSTN 20 ができるので、液晶パネルの明るさを向上させることが できた。

> 【0094】 (実施形態5) 本実施形態5では、図14 に示すように、第1の凹凸2として、 离さが異なる複数 の段の集合を有する液晶表示素子を作製した。

> 【0095】まず、エンボス加工法により第1の凹凸2 および第2の凹凸2を有するプラステック基板19を形 成する。予め聖形成された一対のガラス基板の間に、紫 外光硬化性樹脂を狭持し、ガラス基板の外側から線外光 を照射して樹脂を硬化させる。これにより、図15に示 すように、一方の面には光学的な機能性を有する反射板 用の第2の凹凸4が、例えば平均高さり、5um、平均 ビック5 μmで形成される。また、他方の面には機械的 な機能性を有するスペーサー用およびマルチギャップ用 の第1の凹凸2が、例えば高さ5 μ m で幅15 μ mの 段、高さ2μmで幅50μmの段、高さ1、5μmで幅 50 mmの段、高さ1、0 mmで幅50 mmの段、高さ 0. 5 µ血で幅5 0 µ血の段の集合が繰り返して形成さ

【0096】次に、実施形態1と同様にして第2の凹凸 4の上に反射膜5を形成し、さらに透明電極(図示せ ず)、電気絶繰膜(図示せず)、配向膜(図示せず)を この順に形成して、両基板を電極面が対向するように貼 り合わせる。このとき、第1の凹凸2の内で最も高い5 μmの段は他方の基板1に密着させて貼り合わせてスペ ーサーとする。これにより5 u mの段の壁が形成され、 その間に高さ2μm、1.5μm、1.0μm.0.5 μm. θμmのマルチギャップが形成される。

【0097】続いて、基板間隙に液晶3を公知の方法で 往入する。この実施形態では、ネマティック液晶を用い

50 t.

E DESTRUCTE

(10)

特闘平9-160052

18

【① 0 9 8】その後、液晶セルの対向蓄板1側面に偏光 板および位相差板を貼り付けて、図14に示すような反 射型液晶表示素子を作製した。

【0099】このようにして得られた反射型液晶表示素子は、ギャップの異なるマルチギャップ液晶圏3が形成されているので、電界印風により階間表示を行うことができる。反射板13が基板19と一体型で形成されているので、かなり構型にすることができた。また、最も高い段である台状の壁が形成され、この壁がスペーサーとして機能するので、薄型のプラスチック基板でありながら外部から押さえてもプヨプヨせず、外圧に対するセル厚の変化を少なくすることができた。この台状の壁は栓滾部以外に形成することができるので、栓棄部にスペーサーが存在せず、コントラストを向上させることができた。さらに、これらの多機能をエンボス加工により一度に加工することができるので、プロセスの大幅な瞭略化を図ることができた。

【0100】また、基板19側に偏子板を必要とする表示モードの場合。予め型形成された一対のガラス基板の間に、偏光子11を挟み込むように繋外光硬化性樹脂を 20 狭持して、着脚の厚みが例えば0.5 mmになるように両ガラス基板を加圧する。その状態でガラス基板の外側から熱外光を照射して樹脂を硬化させることにより、図16に示すような偏光子一体型の基板19が得られる。エンボス加工により偏光板も同時に形成することができるので、素子の磁型化と共に、プロセスの筋離化も図ることができる。

【0101】さらに、カラーフィルターと組み合わせて 用いることにより、カラーフィルターの厚みを変化させ ることなくセルギャップをマルチギャップ化できるの で、カラー化が容易になる。

【0102】(実施彩醸6) 本実施形態6では、図17 に示すような、液晶鎖域3が高分子盤?に囲まれた表示 媒体を有し、第1の凹凸2として、高さが異なる複数の 段の集合を有する液晶表示素子を作製した。尚、この図 17においては、対向側差板1を省略して示している。 【り103】実施形態5と同様にして作製した滋品セル に、液晶と光硬化性樹脂と光重合開始剤とを少なくとも 含む均一混合物を公知の方法で注入する。この実施形態 では、液晶3としてSTN用液晶を用い、光硬化性樹脂 としてアクリル系樹脂を用い、光盘合開始剤としては! rgacure651(チバガイギー社製)を用いた。 【0104】との複合物に対して、選択的に光強度の強 **頸を育する熱外光を照射することにより、液晶と光硬化** 性樹脂とを相分能して、図17に示すような光硬化性樹 脂からなる高分子壁でを形成する。光強度の強弱を選択 的に形成する方法としては、例えば図7に示すようにホ トマスク22を介して紫外光を照射する方法や、図8に 示すように独外線を吸収しやすい!TO電極25をホト マスクとする方法を用いることができる。

【0105】その後、実施形態5と同様にして、図17 に示すような反射型液晶表示素子を作製した。

【9106】このようにして得られた反射型液晶患示意子は、図17に示すように、最も高い段である台状の壁 および高分子壁?によって液晶領域3を細かく区切るような構造になっており、外部から押さえてもセルギャップが変化しない。よって、最示乱れが生じず、ペン入力が可能であり、従来、階調表示が困難であったSFL C等の表示モードにおいても、容易に階調表示が可能となる。また、カラーフィルターと組み合わせて用いることにより、カラーフィルターの厚みを変化させることなくセルギャップをマルチギャップ化できるので、カラー化が容易になる。

【0107】(実施形態?) 本実施形態?では、図18 に示すような、第1の凹凸2として経界部が高い凹凸を 形成し、これを遮光鎖として液晶領域3が高分子鹽?に 図まれた表示媒体を有する液晶衰示素子を作載した。

【0108】まず、エンボス加工法により第1の凹凸2 および第2の凹凸4を有するプラステック基板19を形成する。予め型形成された一対のガラス基板の同に、光硬化性樹脂を独特し、ガラス基板の外側から紫外光を照射して樹脂を硬化させる。これにより、一方の面には光学的な機能性を有する反射板用の第2の凹凸4が、例えば平均高さ0.5μm、平均ピッチ5μmで形成される。また、他方の面には光学的な機能性を有する速光原用の第1の凹凸2が、例えば高さ2μm、幅200μmの帯状の段として間隔20μmで形成されている。ここで使用する光硬化性樹脂としては、紫外複を吸収するような材料、例えばアントラキノン等を含む材料を用いる。

【0109】次に、この基板19および対向基板1に、 透明電極(図示せず)を形成し、必要に応じて電気絶縁 旗(図示せず)。配向旗(図示せず)をこの脚で形成し て、スペーサーを介して両基板の電弧面が対向するよう に貼り合わせる。

【0110】続いて、両墓板の固醇に液晶と光原化性樹脂と光虚合関始剤とを少なくとも含む均一混合物を公知の方法で注入する。

【0111】との混合物に対して、図9に示すように、 プラスチック基数19側から紫外光を照射して、液晶と 光硬化性樹脂とを相分離させる。第1の凹凸2の帯状の 段部は、それ以外の部分より凹凸が高く、紫外光が吸収 されやすいので、段部以外のところに光硬化性樹脂が集 まって、図19に示すような高分子の壁7が形成され る。

【0112】 このようにして作製した善板に必要に応じて偏光板および位相登板を貼り付けて、図18に示すような反射型ネマチック液晶表示素子を作製した。

【0113】 このようにして得られた反射型液晶表示素 50 子は、図19に示すように、高分子監7がスペーサーの

20

機能を有するので、外部押圧に対してセルギャップの変化が少ない素子とすることができる。高分子整7の形成領域は、第1の凹凸の位置により容易に制御でき、絵景部以外に形成してコントラストを向上させることができた。また、反射板用の第2の凹凸4と選択的紫外線吸収用の第1の凹凸2とを基板に一体化させることができる。第1の凹凸2は、絵素部が他の部分よりも高くなるように形成して、図20に示すような高分子整を形成することもできる。この場合には、図19に比べてきらにセルギャップの変化が少なく、耐筒部性にも強い液晶表 10示素子とすることができる。

19

【0114】また、基板19例に偏子板を必要とする表示モードの場合。予め型形成された一対のガラス基板の関に、偏光子11を挟み込むように熱外光硬化性損脂を挟持して、樹脂の厚みが倒えば0.5mmになるように両ガラス基板を加圧する。その状態でガラス基板の外側から熱外光を照射して樹脂を硬化させることにより、図21に示すような偏光子一体型の基板19が得られる。エンボス加工により偏光板も同時に形成することができるので、煮子の薄型化と共に、プロセスの簡略化も図ることができる。

【① 115】 (実施形態8) 本実施形態に係る液晶表示 素子の筋面図を図22に示す。また、この液晶表示素子 を構成する一方の基板側の斜視図を図23に示す。この 液晶表示素子は、基板33とつながった第1の凹凸2と 高分子壁7が透明電極によって形成されるとともに絵葉 部を囲むように配置され、 絵素部には液晶材料3が配置 されている。 高分子からなる前記基33に対し、 ガラス 及び高分子からなる基板 1 に対向されている。 基板33 側をさらに詳しく説明すると、基板1の面側に基板33 上の第1の凹凸2がつながって複数形成されていてスト ライブ状に配置されている。また、この第1の凹凸2の 間陰には液晶を駆動するための透明電弧32が配置され ている。また、第1の凹凸2は対向する基板1に接着剤 31を介して接着されている。また、図示していないが 電極32上には配向膜、電気絶縁膜が形成されていても よい。また、上記第1の凹凸2と直交する方向には光重 台性樹脂から形成された高分子整7が配置され、高分子 壁?の基板1側の間隙には液晶駆動用の前記透明電極3 2が配置され、また第1の凹凸2および高分子壁7の形 40 成されている以外の部分には液晶材料3が配置されてい

【0116】以下に、この遊島衰示素子の製造方法を具体的に説明する。

【0117】ととでは、エンボス加工法によって基板の 片面に凹凸を形成した。または別の方法として射出成型 で行ってもよい。

【0118】あらかじめ図24のように型形成された2つのガラス板6、6の間にアクリル系光硬化性樹脂を図示のように挟持し、両ガラス板6、6を樹脂の厚みが、

例えば0.4mmの厚さになるように加圧し、ガラス板に対して紫外光17を照射して樹脂を硬化させ、第1の凹凸として機械的な機能性を有するスペーサである、例えば高さ 5μ m。幅 25μ mの台状の第1の凹凸(突起物)2を 200μ m間隔で形成した。これによりプラスチック基板33が得られる。

【り119】次に、このプラスチック基板33の右状の第1の凹凸との間と、さらにもう一方の図22に示すアクリル系プラスチックからなる基板1に、公知の方法により週間電極をインジュウム・スズの酸化物(ITO 臓)、NESA膜などで形成する。ここではITO(インジウムとスズの酸化物)電極を、例えばホトリソグラフィなどの公知の方法で形成する。

【0120】次に、この電極が形成された面にSiO,などの電気絶練機とポリイミドからなる配向膜(ともに図示せず)とをこの順で形成し、配向機面をナイロン布などでラビング処理する。

21に示すような帰光子一体型の基板19が得られる。 [0121]次に、これら2つの基板を管極面を対向さ エンボス加工により偏光板も同時に形成することができ るので、煮子の薄型化と共に、プロセスの御略化も図る 29 接着剤を塗布して対向基板と貼り合わせたときに対向基 ことができる。 板の配向膜と化学的及び物理的に接着されていてもよ

【0122】次化、一対になった基板間に液晶を含む表示媒体用材料を真空注入法で注入する。ここでは材料としては、STN液晶、たとえばs-811(カイラル材)を含んだるし1-4427(メルク世製)を4.5 gと、光量合性樹脂として例えばアダマンチルアクリレートおよびステアリルアクリレートを0.495gと、光重合関始剤として1RGACURE651を0.005gとを均一混合したものを用いた。

【9123】次に、この特料に選択的に光強度会場を有する線外光を照射する。ここでは、例えば図8のように 紫外線を吸収しやすい!TO弯極をホトマスクとする方 法によって行い、基板とつながった第1の凹凸のある基 板33とは反対側の基板1側から紫外光を7mW/cm ³の照度で約3分間照射する。このとき、表示用材料は 等方性液体状態をしめしていることが望ましい。この 後、室温まで徐治することで、基板とつながったストラ イブ状の第1の凹凸2とは直交する方向に高分子壁7を 形成することができた。また、高分子の架橋度をさらに 向上させるために再度紫外光を照射することが望まし く、また液晶の配向を安定化させるために液晶が等方性 液体状態を示す温度まで加熱し、その後徐冷を行ったは うがよい。

【0124】とのようにして得られた液晶セルは、図22のように、これらの第10凹凸2および高分子壁7によって液晶を細かく区切るような構造になっており、外部からの押圧に対してもブヨブヨしない液晶セルで、偏光板及び位相差板、反射板などを貼り付けて反射型また50は透過型液晶表示案子を作数することができる。また、

TP 00 160052 A COTANDADO COCALADO DOTATION NO Rotation TO DESCRIPTION

(12)

(化1]

特別平9-160052

22

21 入力用タッチキーを液晶表示案子上に配慮することで、 ペン入力案子としても使用することができる。

【0125】 (実施形態9) 本実施形態は、上述した実施形態8におけるアクリル系プラステックからなる基板1をガラスに代えて同様に該晶セルを作製した。ここでは、そのガラス基板1上に形成する透明電極は120℃程度の低温スパッタで行ってもよいし、高温でスパッタしたITO電極上に2nO膜を滑層してもよい。また、ITO電極をホトマスクとしない場合には、例えば光の強弱をつけるために基板の外側にホトマスクを別途配置する場合は、通常どおり高温でスパッタしてITO電極を形成してもよい。

【0126】とのようにして形成した液晶セルは、ガラス基板1側はガスバリア層を形成する必要がない。

【0127】また、実施形態9と前述の実施形態8とに おいてSTN液晶を用いたが、TN液晶を用いてもよ く、またSSFなどの強墜電性液晶表示モード、ゲスト ーポストモードなども適用可能である。

【0128】(実施形態10) 本実総形態では、エンボス加工法によって基接の片面に第1の凹凸2を形成した。または、別の方法として射出成型で行ってもよい。【0129】あらかじめ図24のような型形成された2つのガラス板6、6間にアクリル系光硬化性制脂を挟持し、両ガラス板6を制備の厚みが、例えば0、4mmの厚さになるように加圧し、ガラス板に対して紫外光17を照射して制脂を硬化させ、第1の凹凸として機械的な機能性を有するスペーサである、例えば高さ5μm、幅15μmの台状の第1の凹凸(突起物)2を200μm間隔で形成した。これによりブラスチック基板33が得ちれる。

【0130】次に、このプラスチック基板33の合状の第1の凹凸2の間に、全知の方法で退明電極をインシュウム・スズの酸化物(ITO膜)、NESA膜などで形成する。ここでは、ITO(インジウムとズの酸化物)電極を例えばホトリソグラフィなどの公知の方法で形成する。また、他方の普板上には退光経電極と基板外部の駆動回路とを営気的火液線するTFTとを設ける。【0131】次に、これら2つの基板1、33を電極面を内側にして対向させ貼り合わせる。このとき、凹凸部の最高点上に接着剤を塗布して対向基板と貼り合わせたときに対向基板の配向膜と化学的及び物理的に接着されていてもよい。

【0132】次に、作製した液晶セル中に以下の混合物を希管注入する。その混合物は、R-684を0.20 gと、pフェニルスチレンを0.20 gと、下配化合物 Aを0.10 gと、さらに液晶材料ZLI-4792(メルク社製: $\Delta n=0.094$)を4.5 gと、光開始削Irugacure651を0.025 gとを均一混合させたものである。

[0133]

能會物A F CH2 = CHC00 - (CH2), 2-0 - (○)-(○)

【0134】その後、一旦、温度を上げて均一相にし、 温度を降下させて液晶鎖域が絵景に対して1つになるようにした。

【0135】その後、透明電極間に±5.0Vの電圧を 10 印加し、強対移配向状態とした。この状態から温度を低下させ窒温まで下げた。この状態で配向状態を固定する ために高圧水銀ランブ下3mV/cm¹(365nm)のところで30分集外光を照射した。その後、さらに20分間連続で熱外光を照射し樹脂を硬化させた。

【0136】このようにして得られた液晶セルは、図22のようにこれらの第1の凹凸2および高分子壁?によって液晶を細かく区切るような構造になっており、液晶領域の液晶の配向は端対体配向している。また、生成した液晶セルを陽光顕微鏡で観察しながら応力を加えてもセル厚の変動が起こらず、配向乱れが生じなかった。【0137】なお、上途した実施形態8~10においては、以下の各項目で説明する形態を採用できる。【0138】(凹凸の形成方法)別出成型でおこなって

【①139】(基板構成)プラスチック基板においては、酸素および空気などの気体や水分などの液体を遮断するためにガスパリア層を設ける必要がある。しかし反射板が一体化されている基板やガラス基板の場合には、その基板にガスパリア層を作数する必要がなくなる。

30 【0140】また第1の凹凸のみが形成されている場合 においても基板内に偏光機能を有していてもよい。

【0141】(他方の基板) 他方の基板1はプラスチック ガラスまたは金属でもよく、またTFTMIMなどのアクティブ索子が設けられていてもよい。

【0142】(第1の凹凸の形状) 東部形態で述べたように連続したストライブ状構造が理想的であるが、部分的に任意の距離で区切られていてもよく、また階段状であってもよい。また柱状などブロックのように非絵系部に配置されてもよい。

0 【0143】また、第2の凹凸はなく、第1の凹凸としてマルチギャップ用の段やホトマスク用の段を形成していてもよい。

【0144】(第1の凹凸と透明電極との関係)第1の凹凸が例えばストライプ状であるとき、この第1の凹凸に透明電極が接するように必ずしも形成されている必要はない。また、このように第1の凹凸と透明電極とが接していない場合、液晶と光重合性細胞との相分能が行われるとき、この第1の凹凸と透明電極の間隙にも高分子壁が形成されることになる。この場合、第1の凹凸の最50高点ともう一方の基板1との接着をさらに助けることが

(13)

給開平9-160052

24

てきる。

【①145】(第1の凹凸の凸部と対向基板の関係)第 1の凹凸の凸部がスペーサ機能を有する場合、凸部の最 高点面上に接着剤を塗布して、対向基板と貼り合わせた ときに対向基板を物理的または化学的に密着していても £41.

23

[0146]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 によれば、スペーサとなる基板とつながった第1の凹凸 と光重合性樹脂からなる高分子壁とが非絃素部に配置さ れるため、絵素部にはスペーサが存在しなくなるため、 スペーサによるコントラスト低下が防げ、光学特性が向 上する。また第1の凹凸が基板と一体成型されているこ とで外部からどのような衝撃があってもこのスペーサ村 が移動することはなくなり、スペーサの移動による液晶 のディスクリネーションの発生を防ぐことができ、液晶 バネルの信頼性が向上する。またこの第1の凹凸は基板 作製時に形成されることで、従来のようにレジストなど を用いた手法で同様のストライブ状の壁を形成する場 り、配向膜表面を浸食したりする可能性があったが、こ のような製造法上の課題も解決することができる。ま た。 基板とつながったストライブ状第1の凹凸と光重台 性樹脂からなるストライブ状の高分子壁とが直交するよ うに配置され、絵素部の嵌晶を絵素でとに区切り、かつ 取り囲むように配置されることで液晶の流動を最大腹抑 制でき、これにより耐圧性に優れた構造を提供すること ができる。また光重合性樹脂によって高分子壁を形成す るが、一方の方向は基板と一体型になった第1の凹凸で ていた光点合性樹脂の畳を実質的に半分にすることがで き、よって注入前後での液晶と光量合性樹脂の分離を防 ぐととができ、また製造工程上安定して相分離を行うこ とができる。また相分離後の液晶材料中に含まれる糸反 応の光重合性樹脂、光重合性開始剤の重を極めて少なく することができるため、表示中や使用中時の表示不良を 押さえることができる。また相分離するための製造方法 において、従来の光を透過しにくい【TO電極をホトマ スクとする場合においては片側のみの光照射でよくな り、製造コストを削減することができ、工業的に有益で 40 ある。また基板と一体型された反射板が形成されている 場合。一方の基板がガラスの場合において通常は、ブラ スチックで必要なガスバリア屋の形成が不要になる。

【①147】また、本発明によれば、素子を構成する基 板の内の少なくとも一方にプラスチック基板を用い、そ の基板の表示媒体側表面には第1の凹凸を、表示媒体側 と反対側表面には第2の凹凸を設けて、各々に光学的な 鏡能性または機械的な機能性を与えている。

【り148】例えば、第1の凹凸にはスペーサー、マル チギャップ、カラーフィルターの色再現性、配向制御、

ホトマスク等の機能を与えることができ、第2の凹凸に は反射板用の凹凸、反射防止膜、タッチキー用スペーサ 一、分断ライン、注入口等の機能を与えることができ న.

【り149】第1の凹凸をスペーサーとすることによ り、外部押圧に対するセルギャップの変化が少ない、強 度に優れた素子とすることができる。また、スペーサー を新たに散布する必要がなく、スペーサーを絵素部以外 の位置に制御性よく形成できるので、コントラストの向 上が可能であり、表示品位を大幅に向上させることがで

【0150】また、第1の凹凸としてマルチギャップ用 の段を形成することにより、従来困難であったSSFL C型やSTN型表示モードでの階調表示が容易になり、 また、カラー化も容易に行える。

【0151】さらに、第1の凹凸の絵素部に対応する部 分を高くしてホトマスクとすることにより、高分子壁に 液晶領域が簡まれた表示媒体をセルフアライメントによ り容易に作製することができる。この場合、絵素領域を 台、基板表面、具体的には配向膜表面に残膜が発生した。20 間むように高分子壁を形成することができるので、外部 押圧に対してさらに強固な素子とすることができる。第 2の凹凸として反射板用の凹凸を形成してその上に金属 膜を形成すると、反射板を一体化できるので、素子を薄 型化することができる。

> 【0152】また、第2の四凸は、反射防止膜、タッチ キー用スペーサー、分断ライン、注入口等の種々の機能 を与えることができ、素子の薄型化および簡略化を図る ことができる。

【0153】とのような第1の凹凸および第2の凹凸 形成されているため、従来の4辺を囲むように配置され 30 は、エンボス加工により容易に形成することができ、ま た両面同時に基板と一体化して形成することができるの で、製造工程を大幅に箇略化することができる。また、 エンボス加工によれば、第1の凹凸と第2の凹凸の間に **偏光干を一体形成することもできる。**

【り154】液晶と硬化性樹脂との組分離の際に個光子 側から光を照射すると、位相差を有する高分子壁が形成 されるので、個光板の軸角度を調整して位相差板を利用 するととにより、光の利用効率が向上して明るい表示が 得られる。

【0155】とのように本発明によれば、薄型、軽置で 割れにくいプラスチック基板を用いて液晶表示衆子を多 機能化すると共に、素子の薄型化および構成の簡略化が 図れる。また、製造工程も簡略化できるので、低コスト 化を実現することができ、工業的にも非常に利用価値が 高いものである。

【図面の簡単な説明】

【図】】本発明の液晶表示素子の製造工程を説明するた めの断面図である。

【図2】本発明の液晶表示素子の製造工程を説明するた 50 めの断面図である。

JP.09-160052.A STANDARD OZOOM-IIP ROTATION No Rotation FREVERSAL

